

# میکرو سکوپ تونل زنی روبه شی (Scanning Tunneling Microscope - STM)

میکرو سکوپ تونل زنی روبه شی (STM) یکی از انقلابی‌ترین اختراعات در تاریخ علوم تجربی است که در سال ۱۹۸۱ توسط گِرد بینینگ (Gerd Binnig) و هاینریش رورر (Heinrich Rohrer) در آزمایشگاه IBM زوربخ ساخته شد. این دو دانشمند به دلیل این اختراع، جایزه نوبل فیزیک سال ۱۹۸۶ را دریافت کردند. STM اولین ابزاری بود که به دانشمندان اجازه داد اتم‌ها را به صورت مستقیم و زنده ببینند و حتی آنها را جابجا کنند.

## ۱. هدف و کاربرد (Purpose and Applications)

STM بر اساس پدیده کوانتومی تونل زنی (Quantum Tunneling) کار می‌کند. هنگامی که یک نوک فلزی بسیار تیز (به ضخامت یک اتم) در فاصله بسیار نزدیک (چند آنگستروم) از سطح یک نمونه رسانا قرار می‌گیرد، الکترون‌ها می‌توانند از شکاف خلا عبور کرده و جریانی به نام جریان تونل زنی (Tunneling Current) ایجاد کنند. این جریان به شدت به فاصله نوک تا سطح حساس است (با افزایش هر آنگستروم فاصله، جریان حدود ۱۰ برابر تغییر می‌کند). کاربردهای اصلی در آزمایشگاه:

کاربرد	زمینه
مطالعه بازآرایی اتمی سطح مواد) مثل سطح سیلیکون ۷×۷ که اولین بار با STM دیده شد (	علوم سطح
جابجایی اتم‌ها و ساخت ساختارهای نانومتری) مانند «دور کوانتومی IBM» با ۳۵ اتم زنون (	نانوتکنولوژی
بررسی نقص‌های بلوری، مرز دانه‌ها، و ناخالصی‌ها در سطح	علوم مواد
مطالعه چگالی حالت‌های الکترونی (density of states) در نانو ساختارها	فیزیک حالت جامد
بررسی نانوسیم‌ها و نقاط کوانتومی با دقت اتمی	نیمه‌رساناها

مقایسه با AFM: STM فقط برای نمونه‌های رسانا یا نیمه‌رسانا قابل استفاده است، در حالی که AFM می‌تواند نمونه‌های نارسانا (مانند شیشه، پلیمر، سلول‌های زیستی) را نیز تصویربرداری کند. اما قدرت تفکیک STM در بهترین حالت از AFM نیز بهتر است.

## ۲. اصول عملکرد و اجزای اصلی (Working Principle & Components)

STM از شش جزء اصلی تشکیل شده است:

اجزای اصلی دستگاه

جدول اجزای اصلی و عملکرد آنها

توضیح و عملکرد	جزء
معمولاً از تنگستن ( <b>Tungsten</b> ) یا پلاتین-ایریدیم ( <b>Pt/Ir</b> ) ساخته می شود. نوک باید به قدری تیز باشد که در راس آن تنها یک اتم قرار داشته باشد. برای ساخت نوک تنگستن از روش خوردگی الکتروشیمیایی ( <b>Electrochemical Etching</b> ) در محلول KOH یا NaOH استفاده می شود.	نوک ( <b>Tip</b> )
از مواد سرامیکی مانند PZT ساخته شده است که با اعمال ولتاژ، تغییر ابعاد می دهد (پدیده پیزوالکتریک). این ماده می تواند با دقت کمتر از ۱ آنگستروم) کمتر از قطر یک اتم) منقبض یا منبسط شود.	اسکنر پیزوالکتریک یک ( <b>Piezoelectric Scanner</b> )
جریان تونل زنی بسیار ضعیف (معمولاً حدود ۱ نانوآمپر) را تقویت می کند تا قابل پردازش توسط مدار بازخورد باشد.	پیش تقویت کننده ( <b>Pre-amplifier</b> )
وظیفه حفظ جریان تونل زنی ثابت در حین اسکن را بر عهده دارد. اگر جریان کم شود (نوک دور شده)، ولتاژ Z را افزایش می دهد تا نوک به سطح نزدیکتر شود.	مدار بازخورد ( <b>Feedback Electronics</b> )
STM به شدت به لرزش حساس است. برای تصویربرداری اتمی، دستگاه روی سیستم های ضد لرزش (فنر، پایه های فلزی، محفظه خلا) نصب می شود.	سیستم جداسازی ارتعاشات ( <b>Vibration Isolation</b> )
شامل مبدل های دیجیتال به آنالوگ (D/A) و آنالوگ به دیجیتال (A/D) برای کنترل اسکنر، دریافت داده و پردازش تصویر است.	کامپیوتر و کنترلر

### ۳. حالت های عملکرد (Operation Modes)

STM در دو حالت اصلی کار می کند:

#### الف) حالت جریان ثابت (Constant Current Mode)

پرکاربردترین و رایج ترین حالت. در این روش، مدار بازخورد فعال است و فاصله نوک تا سطح را طوری تنظیم می کند که جریان تونل زنی ثابت بماند.

پارامتر	توضیح
مکانیزم	نوک در حین اسکن بالا و پایین می رود تا جریان ثابت بماند
داده ثبت شده	ولتاژ اعمال شده به (Z-piezo معادل ارتفاع توپوگرافی سطح)
نوع تصویر	( <b>Height Image</b> تصویر ارتفاع) - توپوگرافی واقعی سطح
مزایا	مناسب برای سطوح ناهموار، دقت بالا در زوایای تند
معایب	سرعت اسکن محدود (به دلیل زمان پاسخ بازخورد)

#### ب) حالت ارتفاع ثابت (Constant Height Mode)

در این روش، مدار بازخورد غیرفعال است و نوک در یک ارتفاع ثابت اسکن می کند.

پارامتر	توضیح
مکانیزم	نوک بدون حرکت عمودی اسکن می‌کند، تغییرات جریان تونل زنی ثبت می‌شود
داده ثبت شده	جریان تونل زنی (I)
نوع تصویر	( <b>Current Image</b> تصویر جریان) - تغییرات جریان مربوط به توپوگرافی
مزایا	سرعت اسکن بسیار بالا (مناسب برای دینامیک‌های سریع)
معایب	فقط برای سطوح بسیار صاف (آتمی-صاف) قابل استفاده است

## ۴. روش کار گام به گام (Step-by-Step Procedure)

این روش بر اساس SOP های استاندارد آزمایشگاهی تهیه شده است.

### □ مرحله ۰: نکات ایمنی - بسیار حیاتی

خطر	نکته ایمنی
نوک بسیار تیز	هنگام نصب نوک از موچین استفاده کنید، هرگز با انگشت به نوک دست نزنید
بر خورد نوک به سطح (Crash)	یکی از رایج‌ترین و پرهزینه‌ترین اشتباهات، همیشه هنگام نزدیک کردن نوک به سطح با دقت و آرامی عمل کنید
ولتاژ بالا	اسکنر پیزوالکتریک با ولتاژهای بالا (تا ۱۰۰۰ ولت) کار می‌کند. هرگز داخل محفظه را بدون قطع برق لمس نکنید
ارتعاشات	هنگام کار با STM از هرگونه حرکت ناگهانی در اتاق (راه رفتن، صحبت بلند، بستن در) خودداری کنید

### مرحله ۱: آماده‌سازی نمونه و نوک

آماده‌سازی نمونه:

۱. نمونه باید رسانا باشد - اگر نمونه شما نارسا است، نمی‌توانید از STM استفاده کنید
۲. سطح نمونه باید بسیار صاف (در مقیاس اتمی) باشد
۳. نمونه را با چسب رسانا) مانند چسب نقره (Dynaloy 325 روی پوک (Puck) فلزی بچسبانید
۴. اطمینان حاصل کنید که نمونه به طور الکتریکی به پوک متصل است (برای عبور جریان تونل زنی)

نکته: برای نمونه‌های فیلم نازک روی زیرلایه عایق، از چسب رسانا در لبه نمونه استفاده کنید تا مسیر هدایت الکتریکی به سطح ایجاد شود.

انتخاب و نصب نوک:

نوع نوک	مزایا	معایب
تنگستن (Tungsten)	تیزتر، قیمت کمتر، شکل یکنواخت‌تر	اکسید می‌شود (نیاز به تمیزکاری)
پلاتین-ایریدیم (Pt/Ir)	مقاوم به اکسیداسیون، تصویر اتمی بهتر	قیمت بالاتر

## نحوه نصب نوک:

۱. نوک را با موجین از قسمت نزدیک به نوک بگیرید
۲. قسمت پهن (blunt end) نوک را داخل هولدر قرار دهید تا حدود ۱ میلی‌متر از هولدر بیرون بزند
۳. اطمینان حاصل کنید که نوک محکم در جای خود ثابت شده است

## مرحله ۲: قرار دادن نمونه و نزدیک کردن نوک

۱. نمونه را با پوک مغناطیسی روی اسکنر نصب کنید
۲. هولدر حاوی نوک را روی اسکنر قرار دهید
۳. قبل از روشن کردن الکترونیک، به طور چشمی بررسی کنید که نوک به نمونه برخورد نکند
۴. با استفاده از پیچ‌های تراز (سه پایه)، نوک را تا حد ممکن به نمونه نزدیک کنید بدون اینکه تماس برقرار شود
۵. از یک ذره‌بین یا میکروسکوپ نوری برای مشاهده فاصله کمک بگیرید

## مرحله ۳: راه‌اندازی الکترونیک و نرم‌افزار

۱. الکترونیک STM و کامپیوتر را روشن کنید
۲. نرم‌افزار کنترل STM را اجرا کنید
۳. پارامترهای اولیه را تنظیم کنید:

پارامتر	مقدار پیشنهادی اولیه	توضیح
Bias Voltage	۵۰-۱۰ میلی‌ولت	ولتاژ بین نوک و نمونه
Tunneling Current (Setpoint)	۱ نانوآمپر	مقدار جریان هدف
Scan Size	۲۰۰-۵۰ آنگستروم	محدوده اسکن اولیه

## مرحله ۴: نزدیک کردن (Approach) حساس‌ترین مرحله

مرحله Approach: نوک به تدریج به سطح نزدیک می‌شود تا جریان تونل زنی تشخیص داده شود.

۱. فرمان Engage را در نرم‌افزار اجرا کنید
۲. نرم‌افزار به تدریج نوک را به سمت نمونه پایین می‌آورد
۳. در این مدت، نمایشگر جریان تونل زنی را با دقت مشاهده کنید
۴. اگر نوک به حداکثر مسافت مجاز رسید (مثلاً ۲۵۰ نانومتر) و جریانی مشاهده نشد، پیام "Tip failed to engage" ظاهر می‌شود

- در این حالت، فرمان Withdraw را سه بار اجرا کنید
- نوک را کمی پایین‌تر بیاورید (با پیچ‌های تراز) و دوباره Engage کنید

## مرحله ۵: تنظیم بهینه تصویر و Gains

پس از موفقیت در Engage، به تدریج تصویر اتمی روی مانیتور ظاهر می‌شود.

تنظیمات Gains برای تصویر اتمی:

پارامتر	مقدار اولیه	محدوده تنظیم	توضیح
<b>Integral Gain</b>	۶.۹۷	۵-۱۰	بزرگتر = پاسخ سریعتر به تغییرات سطح
<b>Proportional Gain</b>	۱۱.۲۳	۸-۱۵	بزرگتر = کاهش خطای ماندگار

نکته: ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا تصویر تثبیت شود. صبور باشید.

اگر تصویر نویزی یا ناپایدار است:

- **Integral/Proportional Gains** را کاهش دهید (اگر لرزش و نویز زیاد است)
- **Setpoint** (جریان هدف) را کاهش دهید (نیروی کمتری به نمونه وارد می‌شود)
- **Bias Voltage** را تنظیم کنید (معمولاً ۱۰۰-۱۰ میلی‌ولت)

## مرحله ۶: اسکن و ذخیره تصویر

۱. **Scan Size** را به مقدار دلخواه تنظیم کنید (برای تصویر اتمی، ۲۰۰-۵۰ آنگستروم)
۲. **Scan Rate** را تنظیم کنید (۰.۵ تا ۱ هرتز برای شروع)
۳. **X Offset** و **Y Offset** را برای جابجایی به ناحیه دیگر از نمونه استفاده کنید (در صورت نیاز)
۴. فایل را با نام مناسب ذخیره کنید (شامل تاریخ، کاربر، نمونه)

## مرحله ۷: خاموش کردن و جمع‌آوری (Shutdown)

۱. فرمان **Withdraw** را اجرا کنید تا نوک از سطح دور شود
۲. نرم‌افزار را ببندید
۳. الکترونیک و کامپیوتر را خاموش کنید
۴. نوک را با موجین خارج کنید و در جای مناسب نگهداری کنید
۵. نمونه را خارج کنید

## ۶. عیب‌یابی مشکلات رایج (Troubleshooting)

مشکل	علت احتمالی	راه حل
Engage؛ جام نمی شود (Tip failed to engage)	نوک خیلی دور از سطح است	فرمان Withdraw را سه بار بزنید، نوک را پایین تر بیاورید و دوباره Engage کنید
تصویر نویزی / ناپایدار	لرزش محیطی، Gains خیلی زیاد	Gains را کاهش دهید. سیستم ضد لرزش را بررسی کنید
تصویر بسیار تاریک یا خیلی روشن	Setpoint یا Bias Voltage نامناسب	Setpoint را کاهش یا افزایش دهید Bias. را تنظیم کنید
قله دوتایی در FFT الگوی تکراری	نوک دو قلو (Double Tip) است	نوک را تعویض کنید
در حین اسکن نویز ناگهانی ظاهر می شود	ذره ای روی نمونه یا نوک	نوک را خارج کرده، نمونه را تمیز کنید
تفاوت زیاد بین Trace و Retrace	Setpoint خیلی بالا (نیروی کم)	Setpoint را افزایش دهید
تصویر خطوط افقی دارد	Scan Rate خیلی بالا یا نویز الکتریکی	Scan Rate را کاهش دهید

## آزمایشگاه های STM پیشرفته (UHV)

برای تصویربرداری اتمی با کیفیت بسیار بالا، از STM در محفظه های خلأ فوق بالا (Ultra-High Vacuum - UHV) استفاده می شود. این دستگاه ها از آلودگی سطح توسط مولکول های هوا جلوگیری می کنند. پارامترهای بهینه برای تصویربرداری نانوسیم ها (مطالعه ۲۰۲۵):

پارامتر	مقدار بهینه یافت شده
Bias Voltage	۷-۱۰ ولت
Tunneling Current	تا ۴۰۰ پیکوآمپر
Scan Rate	۵۰۰-۱۵۰۰ نانومتر بر ثانیه
بهترین زیرلایه	نیکل (نیکل-پوشش)

## ۶. نکات کلیدی برای موفقیت (Key Principles)

قانون	توضیح
✓ سطح رسانا و صاف	STM فقط روی نمونه های رسانا یا نیمه رسانا کار می کند. سطح باید در مقیاس اتمی صاف باشد
✓ نوک تیز و تمیز	نوک شایع ترین منبع آرتیفکت است. پیش از هر اسکن، کیفیت نوک را بررسی کنید
✓ شروع با Gains پایین	با Gains پایین شروع کنید و به تدریج افزایش دهید تا تصویر بهینه شود
✓ صبوری در Engage	فرآیند نزدیک کردن نوک زمان بر است. عجله نکنید
✓ کاهش لرزش	از میز ضد لرزش استفاده کنید. در حین اسکن حرکت نکنید

## ❖❖ جمع‌بندی نهایی

میکروسکوپ تونل زنی روبه‌شی (STM) اولین ابزاری بود که دید مستقیم اتم‌ها را برای انسان ممکن کرد. با رعایت اصول زیر می‌توانید تصاویر اتمی با کیفیتی ثبت کنید:

۱. انتخاب صحیح نمونه STM – فقط برای نمونه‌های رسانا و نیمه‌رسانا مناسب است
۲. آماده‌سازی دقیق نوک – نوک باید تک اتمی باشد. از نوک تنگستن خوردگی شده یا Pt/Ir استفاده کنید
۳. تنظیمات بهینه – با Gains پایین شروع کنید Bias. معمولاً ۵۰-۱۰ میلی‌ولت، Setpoint حدود ۱ نانوآمپر
۴. سیستم ضد لرزش – برای تصویر اتمی، جداسازی ارتعاشات ضروری است